備考欄

ステューデント・サポーター 申し込み書

面接日	

ヘナ_	レーアン	ノト・リ	ハーター	- 中しと	この音						
				ふりがな							
学籍番号				氏名							
電話番号		_	_		芸大メー	芸大メールアドレス		(@	.geidai.a	c.jp
所属			学部 研究科		科	科		専攻	学部 修士		年
面接希望日 面接時間:約15~30分 面接は原則的に月・水・木		月,水,木のいずれかで 面接予定日 こちらから連絡いたしま									
学業に関して 学業に関して ステューデントサポーターのシフト決定は、労働を 先できるよう考慮して ステュー決定は、学報組まれます。 現段階でわかっている学業の繁忙期(アルバイトに入れない時期)を教えてください。		第一希望(月			日	時頃)				
		第二希望(月)第三希望(月)			日日	時頃	-				
		理由時期			理由			時期			
		記入例) 教職員科目 古美術 研究 留学 ゼミ	前期は毎週木 後期は毎週水 6月22日~7 後期~次年度 金曜日3限~	曜日 4 ・ 5 限 翟、金曜 × 月 5 日 9 月末まで							
スキルに関して それぞれ、扱ったことのあるソフトウュ専門機材・施設に関しての習熟度を教えださい。 右の習熟度段階を確認し、項目の横に番ふってください。 その他使えるソフトウェア・機材などあしたら記入ください。		ソフトウェアや 熱度を教えてく 目の横に番号を	1 : 触ったことがない 2 : 授業で少し習ったことがある 横に番号を 3 : 基本的な操作ができ、一人で使え		きの専門機材	After Effec Excel Max	ct Rhinoceros Word サウンドスタジ	Fusion Logic I パオ レーザ-	360 Pro ーカッター	HTML Pro Tools 大判プリンタ	
AMC ラボに関して	ボに関して	AMCラボを利用したことがありますか?			利用したことがある設備・機材						
ラボの利用経験を教えてく ださい。		1:利用したことがない 2:授業で利用したことがある 3:自主制作で年3-4回の頻度で利用している 1~3以外			ナウンドスタジオ 大判プリンタ IC 切削機 W本機	レーザーカッタ 3D プリンタ カッティングプ PC・スキャナ	貸出機材				
志望	星 理由										